

## Raport bieżący ESPI

**Numer:** 7/2021  
**Data sporządzenia:** 31 maja 2021 roku  
**Spółka:** XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

### Tytuł:

### Podpisanie umowy dotacyjnej.

#### Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

#### Treść Raportu:

Zarząd XTPL S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym (31 maja 2021 roku) otrzymał informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) w dniu 28 maja 2021 roku umowy z Emitentem o dofinansowanie w konkursie 6/1.1.1/2020 – "Szybka ścieżka", organizowanym przez NCBiR w zakresie projektu opracowanego przez Emitenta pt. "Opracowanie przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej" ("Projekt").

Przedmiotem projektu jest opracowanie i implementacja nowej technologii precyzyjnego druku ultracienkich struktur przewodzących na trójwymiarowych podłożach do zastosowań w elektronice drukowanej.

- Wartość całkowita Projektu: 11 615 569,56 zł;
- Wartość dofinansowania: 7 695 844,09 zł;
- Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2023.

Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią istotny element finansowania działalności Emitenta. Projekt wzmocni dalszy rozwój strategicznego dla Emitenta obszaru elektroniki drukowanej.

#### Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański  
CZŁONEK ZARZĄDU